



光学精密工程 » 2014, Vol. 22 » Issue (1): 85-91 DOI: 10.3788/OPE.20142201.0085

微纳技术与精密机械

最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

◀◀ 前一篇 | 后一篇 ▶▶

## 大口径光电探测设备主镜晃动的误差补偿

孙航<sup>1, 2\*</sup>, 张海波<sup>1</sup>, 曹立华<sup>1</sup>, 耿爱辉<sup>1</sup>

1.中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130031;

2.中国科学院大学, 北京 100039

Error compensation for primary mirror shaking of large aperture optical detection equipment

SUN Hang<sup>1, 2\*</sup>, ZHANG Hai-bo<sup>1</sup>, CAO Li-hua<sup>1</sup>, GENG An-hui<sup>1</sup>

1.Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China; 2. University of Chinese Academ Sciences, Beijing 100039, China

摘要

图/表

参考文献

相关文章 (15)